48 of 49 DOCUMENTS

COPYRIGHT: 1983, JPO & Japio

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

58076705

May 9, 1983

DISCRIMINATING DEVICE FOR MINUTE IRREGULARITY

INVENTOR: YANAGISAWA GEN

APPL-NO: 56175060

FILED-DATE: October 31, 1981

ASSIGNEE-AT-ISSUE: SONY CORP

PUB-TYPE: May 9, 1983 - Un-examined patent application (A)

PUB-COUNTRY: Japan (JP)

IPC-MAIN-CL: G 01B011#24

IPC ADDL CL: G 01B007#28, G 01B011#30

CORE TERMS: dielectric, thin film, irregularity, fingerprint, luminous, minute, mirror, glass, layer, flux

ENGLISH-ABST:

PURPOSE: To discriminate the minute irregularity on a body to be checked such as fingerprints clearly, by discriminating the minute irregularity of the body to be checked by the image obtained by the reflected light from the side of a dielectric thin film layer.

CONSTITUTION: The dielectric thin film layer 3 comprising a dielectric material such as magnesium fluoride (MgF (2)) is coated on a glass plate 2 by a vacuum evaporating means or the like. On the surface of said thin film 3, the body to be checked 4, e.g. the fingerprint surface of a finger is closely contacted. A glass plate 2 and the dielectric film 3 form a contact plate 1 for the body to be checked. A half mirror 5 is provided at approximately 45deg so as to face the contact plate 1. Light from a light source 7 is made to be parallel luminous flux by a collimator lens 6. The light which is made to be the parallel luminous flux is irradiated on the body to be checked 4 through the half mirror 5. The image of the body to be checked 4 is received and formed on an image pickup part 9 constituted of e.g., a charge transfer device.

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58—76705

60Int. Cl.3 G 01 B 11/24

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和58年(1983)5月9日

7/28 11/30

7517-2F 7517-2F 7517-2F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

90億小凹凸の識別装置

0)特

昭56—175060

砂出

昭56(1981)10月31日

⑫発 明 者 柳沢弦

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

⑪出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

個代 理 人 弁理士 神原貞昭

1. 発明の名称

微小凹凸の設別装置

2. 特許請求の範囲

透明板の一表面に誘電体海膜層を形成して該誘 配体海順層の表面に微小凹凸を有する被検体を提 触させるようになし、上記透明板の上記一表面に 対向する他の表面側から光を照射して、上記誘電 体胸膜層側からの反射光により得られる像により 被検体の微小凹凸を識別する様にした微小凹凸の 敞別裝置,

3. 発明の詳細な説明

本発明は、減小な凹凸を有する被検体、例えば、 指数や単紋等の採取や照合に用い得る破小凹凸の 職別装置に関する。

微小凹凸を有する被検体の一例である指紋を探 収、あるいは、照合する場合には、手指に黒色イ ンク等を強布した後、白色紙等の表面に手指を押 圧させて指紋を白色紙等に弦写するようにしてい る。この場合、指紋の採取もしくは照合後に手指 に流布されたインクを除去することが前側である。 あるいは、指紋提供者に不快感を起させる等の不 都合があつた。また、インク等を使わずに、指紋 を写真撮影等によつて採収もしくは、風合すると とも行われているが、この場合には、指紋の谷の 部分と山の部分とは極めて微小な門内であるため 充分な識別ができず、指紋の記録画像がコントラ ストが低い不鮮明なものとなつてしまうという不 都合がある。

本発明は、との様な不都合を除去することを月 的とし、指紋等の磁小凹凸を有する被検体の破小 凹凸の識別が明瞭にでき、被検体の記録画像を、 インク等を用いた転写によることなく、良好なコ ントラストで鮮明に得ることができる様にした敬 小凹凸の皺別装置を提供するものである。

以下本発明の一実施例を図面を参照して詳細に 説明する。

第/図は本発明に係る碳小四凸の識別装置の一 例を示す概略構成圏である。 同図において、 / は 被検体対機板で、透明板、例えば、ガラス板1の

特別で58~ 76705(2)

表面に、例えば、ふつ化マグネシウム(MgF2) や 酸化チョン(TiOz)等の勝幅体物質でなる勝能体群 膜層3が真空蒸勞手段等によつて被殺されて形成 されており、この誘電体構設層3の表面に被検体 4、 例えば、手指の指紋面が密接される様になつ つている。よはハーフミラーで、被検体対接板ノ を形成するガラス板1の誘電体薄膜備3が被滑さ れた面に対向する面側に、被検体対接板/に対し て略 45°の傾斜をもつて配されている。 6 はコリ メータレンズであり、りは白熱ランプ等の光波で ある、この光顔?から発せられる光はコリメータ レンズもで平行光束化される。ハーフミラーsは との平行光東化された光を反射して、被検体対接 板しの被検体をが接触される部位をガラス板1を 透して照射する、8 は受光レンズで、被検体対接 板ノから反射されてくる光、即ち、被検体ェの像 光を受け、 例えば、 電荷 転送 案子 (CCD) を用 いて構成された撮像部のに被検体の像を結像す

との様に構成された装置において、被検体対接

(3)

ーフミラー間有の反射率となる。従つて、光旗1 からの光がコリメータレンズ6で平行光束化され た後、ハーフミラーなにより、ガラス板1の誘電 体海順層3が被磨された面に対向する面側から入 射されるとき、指紋の谷の部分と山の部分とから 夫々反射される光の光虚分布は、第1図に示す様 に、指紋の谷の部分においては大光盤となり、指 赦の山の部分に於いては小光量となる。よつて、 ガラス板1のハーフミラーよ側の面側に得られる 反射光による像は被検体 4 の微小凹凸の凹部と凸 部、即ち、指紋の谷の部分と山の部分の明暗差が 顕著に表われたコントラストの良好なものとなる。 即ち、彼小凹凸である指紋の谷の部分と山の部分 が明瞭に識別されるのである。この様にして形成 される誘電体棋膜層は側からの反射像光は、ハー フミラーsを透過した後受光レンズ&によつて撮 像部の上に導かれ像を結ぶ。この撮像部の上に結 ぱれた被検体ダ、即ち、指紋面の像は図示しない 手段により記録され、配録画像が作られる。以上 の様にして、指紋の採取がコントラスト良く、鮮

板/を形成するガラス板2に被消された膨朮体斑 膜層3はハーフミラーとして作川するものとなつ ている。そして、斯かる勝伐体輝膜MIK披検体 ¥ としての手指の指紋面が当接せしめられるとき には、膀胱体準膜層3と指数面との接触状態は、 第2図に詳しく示す如く指紋面の故小凹凸の凸部 が鰐浦体禅順暦3の装面に密接するものとなる。 従つて、指紋面の凸部、即ち、指紋の山の部分と 誘電体無误層3の表面との間には密接状態が保た れ、指紋面の凹部、即ち、指紋の谷の部分と勝化 体海順層3の表面との間には扱小な空間部が生じ る。ととで、捐数の山の部分と誘電体が緩倒すの 表面との密接状態に溺目すると、この密接部位に は指の升、崩等が付着することになつてこの部位 の透光分が増加し、ハーフミラーとして作用する 誘爆体が威艦3の反射率が低下する。また、指紋 の谷の部分と誘電体薄膜層3の表面との接触状態 に着目すると、この接触部位には空気層でなる空 間部が形成されているため誘軍体権威層3の反射

(#)

明に行なえることになる。

ところで、手指の指紋を採取する場合には、指 紋の採取の能率を向上させる為に、 5 本の手指の 指紋を同時に採取するととが望まれる場合もある。 この様な場合、親指以外の4本の指の指紋所は略 同一の面内に配列されているのでその指紋面を一 枚の被検体対採板上に同時に密接させることがで きるが、親指の指紋面は他の指と異なる方向に捩 れて配列されているので、親指以外のメ本の指と 同時に一枚の被検体対概板上に密接させることが できない。そとで考えられたのが譲る図に示す例 である、先ず術成を説明するに、 10,101は第 / 図において説明したと同様の被検体対接板であ り、ガラス板11.11、上に脳電体が膜照12. 12'が被濫されて形成されている。との様な2枚 の被検体対接板 / 0 , 10'は躾酱 / 3 によつて開 き角度が可変できる様に支持されており、また1 枚の被検体対接板 / 0 , /0'の誘電体 御腹層 / 2, 12′が被治された面と反対側には、夫々、第1図 に示されると同様の光学系が二系統備えられてい

特別昭58-76705(3)

る。

なお、上述の各典施例に於いては、指紋の記録中継続的に手指を誘覧体海膜層に密接させているが、人の手指には汗、脂などが微量ではあるが常に付着しているので、これらの付題物を被検体対

(1)

行なりよりにしたものであり、被検体の後小凹凸を稼めて容易に、かつ、確実に 説別することができ、更に、 微小凹凸を有する被検体の記録画像をコントラスト良く、鮮明に得ることができる。

なお、本発明に係る装置は指紋、 掌紋のみならずくちびるの紋、 足紋等についても上述同様に適用できること勿論である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す概略構成図、 第2図は本発明に於ける像小凹凸の線別の説明に 用いられる図、第3図は本発明の他の実施例を示 す斜視図である、

図中、1,10,10'は被検体対接板、2,11,11'はガラス板(透明板)、3,12,12'は誘電体海膜筋、4は被検体、5はハーフミラー、6はコリメータレンズ、7は光源、8は受光レンズ、9は機像部である。

代理人 弁理士 神 原 貞 昭



上述の実施例の説明により明らかな様に、本発明に係る装離は、透明板の表面に誘電体で膜層を形成し、この誘電体部膜層の装面に手指の指紋面等の微小凹凸を有する被検体を密接させ、この誘電体海膜層に透明板を介して光を照射したときの反射光による像により被検体の液小凹凸の缺別を

(8)



